

平成 28 年 2 月 10 日

東京粉体工業展委員会
委員各位

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
委員長 村田 博

平成 27 年度 第 4 回 (通算第 4 回)
東京粉体工業展委員会開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、第 4 回委員会を下記の通り、開催致します。ご多用中誠に恐縮に存じますが万障お繰り合わせの上、ご参集下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

日 時：平成 28 年 2 月 29 日 (月) 15:00~17:00
場 所：種苗会館 6 階大会議室 (協会東京事務所階上)
東京都文京区本郷 2-26-11
電話 03-3815-3955
担当：澤野、伯耆

議 題：

1. 出展促進計画 (出展促進小委員会からの報告と検討)
2. 広報活動計画 (広報小委員会からの報告と検討)
3. 併催行事企画
特別講演、最新情報フォーラム、粉体工学入門セミナー、
粉体機器ガイダンス、ナノ粒子技術利用セミナー、海外情報セミナー、
粉じん爆発情報セミナー等進捗状況
4. 粉の広場企画
テーマ展示 (粉碎ゾーン、粒子径計測ゾーン、労働安全の実演展示等)
進捗状況
5. その他

以上